科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 27 年 6 月 23 日現在

機関番号: 34416 研究種目: 若手研究(B) 研究期間: 2013~2014

課題番号: 25790024

研究課題名(和文)低環境負荷材料CZTSナノワイヤを用いた太陽電池の形成と評価

研究課題名(英文)Formation and evaluation of phovoltaic cells using environmentally friendly CZTS nanowire arrays

研究代表者

清水 智弘 (SHIMIZU, Tomohiro)

関西大学・システム理工学部・准教授

研究者番号:80581165

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,300,000円

研究成果の概要(和文):本研究では環境低負荷太陽電池CZTSの高エネルギー変換効率化を目指し、Siナノワイヤ配列を鋳型とし、その上にCZTS薄膜を形成することで、ナノシリンダーCZTS配列の形成を行った。シリンダーCZTS配列では通常の薄膜と比較し、高い光吸収係数と光電流値を示すことを確認した。さらに副次的な成果としてCZTS形成の際に、硫黄や毒物である硫化水素を用いず、比較的取り扱いが容易な硫化炭素によるCZTS硫化方法を見出した。これらの成果は高エネルギー変換効率かつ低環境負荷なCZTS太陽電池の実現に貢献できると考える。

研究成果の概要(英文): In this study, we demonstrated formation of CZTS nano-cylinder arrays on Si nanowire arrays as a template to realize high performance photovoltaic cell using environmentally-friendly CZTS light absorber. The nano-cylinder shaped CZTS arrays indicated high light absorbance property and high photo-induced current compared with film CZTS sample. Additionally, we established sufurization condition for CZTS precursor using CS2 liquid which is reratively safe and easy-to-handle compared with conventional H2S and S powder surfer source. These results will provide the safe and environmentally friendly preparation method, and will realize high performance CZTS photovoltaic cells.

研究分野: 太陽電池

キーワード: 太陽電池 ナノワイヤ ナノシリンダー CZTS 化合物太陽電池

1.研究開始当初の背景

CIGS や CdTe などの化合物半導体太陽電池 はその変換効率の高さや、バンドギャップ制 御の自由度の高さから様々な研究が行われ、 すでにこれらの半導体を利用した製品が発 売され、9%を超える変換効率が得られている。 しかし、一方でこのような半導体は毒性の高 いCdや希少性の高いInなどの材料を必用と する。そこで近年ではこれらの材料を用いな い環境低負荷太陽電池 Cu2ZnSn(Se.S)4 (CZTS)が注目を集めている。CZTS はスパッ タ法、メッキ法など様々な方法での合成が可 能であり、IBM のグループはこの CZTS を非 水系の溶液から合成し、これまでの最高効率 である 9.66%を記録した。このように真空装 置を用いず溶液ベースで高効率の太陽電池 が合成できることから、低コスト・大面積形 成が期待される。

一方で、基板に対して垂直に配列したナノ ワイヤ半導体を用いた太陽電池は光の吸収 方向とキャリアの分離方向が異なる。通常の 平板太陽電池では、光の吸収方向と発電後の キャリアの分離方向が平行となる。そのため、 薄膜では光の吸収を上げるために数十~数 百ミクロン以上の厚みが必要となる。発電後 キャリアは長距離を移動することとなるた め、欠陥などが多く存在する場合は再結合な どにより、発電効率が低下する。現行の薄膜 アモルファスシリコン太陽電池などでは、薄 膜中の微粒子表面に存在する欠陥を少なく するよう、水素終端処理などの手法が多く研 究されている。一方でナノワイヤ太陽電池の 場合は光の吸収方向は基板に対して垂直(ワ イヤ長さ方向)であるが、キャリアの分離方向 は基板と平行(直径方向)にすることができる。 光の吸収効率を上げるためナノワイヤの長 さを長くし、キャリア移動距離を小さくする ため直径を細くすることで、発電により生成 されたキャリアを速やかに電極に送り、回収 することが可能である。そのため、キャリア の平均自由行程の短い、結晶性の低い太陽電 池において効果を発揮すると考えられる。さ らに、基板に対し垂直に配列したナノワイヤ は、自然にやや傾斜するためそれ自体が反射 防止膜として働き、光を効率的に利用するこ とが可能であり、ワイヤー本を太陽電池セル と考え、高密度化することでモジュール発電 量の増加が見込まれる。また、サイズ効果に よりバンドギャップの制御が可能であるこ となどから、ナノワイヤ太陽電池が現在注目 されている。

これまで我々は様々な導電性基板上に、基板に対し垂直方向に配列したナノホールを有する陽極酸化アルミナを形成し、そのホール中に金属材料や半導体材料を埋め込みナノワイヤの形成を行ってきた。さらに我々は平板電極上ではあるが、CZTS 膜の電解めっきにも成功している。この CZTS を陽極酸化アルミナナノホール中にめっきし、ナノワイヤの形成もすでに試みている。しかし、今の

ところナノワイヤ構造では化学量論比通りの CZTS が得られていない。この原因としてはめっき時に、ホール内で各イオン(Cu, Zn, Sn, S)の拡散係数が異なるため、平板と同じ作製条件では組成がずれてしまうということが考えられる。この組成のずれは電解メッキ時の電位の調整や、パルスめっきを行うなどの工夫で改善できると考えた。

2.研究の目的

本研究では環境低負荷太陽電池 CZTS の高エネルギー変換効率化をめざし、ナノワイヤ状に形成した CZTS を光吸収層として太陽電池を作製し、評価を試みる。さらにナノワイヤ密度や形状を制御して、高エネルギー変換効率化のための指針を得ることを目的とした。

それゆえ、まず CZTS ナノワイヤを基板に対して垂直かつ高密度に成長させる方法の確立を目指す。ナノワイヤの形成には Mo 薄膜上に形成した陽極酸化アルミナ膜をテンプレートとして用いる。この陽極酸化アルミナ・ナノホール中に電解メッキ法により CZTS を埋め込みナノワイヤ化を行う。形成したナノワイヤをベースとして太陽電池構造を形成し、変換効率の評価を行った。

3.研究の方法

CZTS ナノワイヤを作製する具体的な手法について以下に説明する。

- ・ガラス基板上の Mo 薄膜上に陽極酸化アル ミナを形成
- ・陽極酸化アルミナをテンプレートとし、 Mo 電極上にパルス電解メッキで CZTS を埋め込み形成
- ・陽極酸化テンプレートをリン酸を用いて選択的に除去し、垂直配列 CZTS ナノワイヤ配列を形成
- ・CZTS ナノワイヤ配列にコアシェル構造状に太陽電池構造を作製

素子の基本的な構造は CIGS 太陽電池とほ ぼ同じである。まず Mo 薄膜上に CZTS ナノ ワイヤが配列した基板に対し、CZTS の電解 めっきを行う。このとき、CZTS ナノワイヤ に比べ、Mo 薄膜の電気抵抗が低いため、 CZTS 薄膜は Mo 電極上に優先的にメッキさ れ、ナノワイヤを底部から埋めるように電極 上に CZTS ナノワイヤが形成される。次に、 CZTS ナノワイヤをコアとし、数十 nm の薄 い CdS 層を形成する。次にバッファー層とな る ZnO 層を形成し、ITO もしくは Al 添加 ZnO などの透明電極をその上に形成する。ナ ノワイヤ構造の場合は薄膜太陽電池とは異 なり、蒸着法などを用いると側面への製膜が 不連続となることが懸念されるため、コアシ ェル構造の形成にはゾルゲル法、化学気相堆 積(CVD)法、化学溶液析出(CBD)法などの製 膜法を用いることを検討する。試作太陽光発電素子のサイズは3×3cm以上を目標とする。ナノワイヤサンプルとの比較用のため、薄膜のサンプルも同一条件で作製しておく。作製した素子構造の評価は FIB 装置を用いて断面加工・薄壁化し、断面 TEM 観察を行う。

CZTS 太陽電池の光電気特性の評価を Suns-VOC 付きのキャリアライフタイム測 定装置を用いて行う。光発電が得られた試料 に対してはさらにソーラーシミュレーター を用いて太陽光発電効率の評価を行う。

直径、長さ、間隔をそれぞれパラメータとし、サイズの異なるナノワイヤ配列を用いた太陽電池を試作し、最適な形状を決定する。さらに、メッキ条件を検討し、最も効率のよくなる組成を探査する。

また、微細ホール中への4元系合金のめっきは困難が予想されるため、仮に平成25年度にCZTSナノワイヤの合成が遂行できなかった場合は、作製工程に切り替えナノワイヤ太陽電池の作製を試みる。この方法は、五が、中心部の金属電極ナノワイヤは既に作製に中心のCZTS電解メッキは各イオンの拡散をもといる。対しいることと、そのナノワイヤを電極上へのでZTS電解メッキは各イオンの拡散をを考慮せねばならない微細ホール中でのの表慮せねばならない微細ホール中でのの製造と比べ、薄膜作製と近いめっき条件であきと比べ、薄膜であること考えられる。

4. 研究成果

自己組織陽極酸化アルミナナノホール中 に CZTS メッキ形成し、ナノワイヤ化を試み た。CZTS ナノワイヤ化に先立ち、薄膜での CZTS のメッキ条件および硫化熱処理条件の 検討を行った。CZTS 前駆体の硫化熱処理に通 常硫化源として用いられる硫化水素や硫黄 粉末を用いず、比較的取り扱いの容易な二硫 化炭素を用いることで単相の CZTS 薄膜を形 成することに成功した。本結果より、CZTS 前 駆体の硫化熱処理装置の安全性やコストな どの改善が期待できる。得られたメッキ条件、 硫化処理条件をもとにアルミナナノホール 中に CZTS の埋め込み形成を試みた。はじめ に CuSn/CuZn 合金膜を AAO ナノホール中に埋 め込み、直径約80nmのCZTSナノワイヤ前駆 体が形成されていることを確認した。さらに 前駆体の硫化処理を試みたが、硫化処理中に ナノワイヤ内にカーゲンダルボイドが形成 され、ナノワイヤが切断してしまうことがわ かった。これらのカーゲンダルボイドは CZTS 薄膜中でも観測されるが、ナノホール中で形 成した場合、ナノワイヤと基板との接触をボ イドが完全に阻害してしまうため、深刻な問 題となることが明らかとなった。そこで、ボ イドが出来にくい構造として、ナノワイヤ状 に加工した基板上に CZTS をメッキ形成し、 コアシェル形状の CZTS ナノワイヤの形成を 試みることとした。自己組織ポリスチレン球

とメタルアシストエッチングを組み合わせることで、基板のナノワイヤ化と、その上部に電界めっきのための Mo 電極を形成し、CZTSナノワイヤ構造体形成のためのテンプレート形成に成功した。

さらに、形成したナノワイヤ上に CZTS 薄 膜の形成を行い、CZTS ナノシリンダー構造の 形成に成功した。このような構造ではカーゲ ンダルボイドの発生が少なく、ナノ構造が壊 れにくいことを確認した。さらに、我々は CZTS ナノシリンダー構造を用いて太陽電池 構造の形成を試みた。バッファー層の CdS 層 は微細で複雑な形状をしたナノシリンダー 構造にコンフォーマルに堆積することを確 認したが、透明電極層である ZnO:AI をゾル ゲル法で製膜しようとしたところ、熱処理に よりナノ構造が破壊されてしまうことが新 たに明らかとなった。従来のスパッタ法によ る透明導電膜の製膜では、ナノ構造太陽電池 の電極としては不向きであるため、ナノシリ ンダー構造を用いた太陽電池構造を形成す るためには、400 度以下の低温でコンフォー マル堆積が可能な手法での透明導電膜の形 成が不可欠であることがわかった。

シリンダー構造上への透明導電膜のコンフォーマル堆積が困難であるため、透明電極を用いず、Eu溶液を用いた電気化学的な手法で光電流測定を試みた。薄膜試料との比較の結果、ナノシリンダー構造にすることが分別がった。これはナノシリンダー構造による光閉じ込め効果およびナノシリンダー構造化による固体-液体界面の面積の増加に伴う界面抵抗の減少効果であると考えられる。

また、本研究ではCZTSの前駆体となるCuSn合金メッキ時に特定の条件で樹枝状に成長した単結晶 CuSn合金を形成する条件を見いだした。このような CuSnの樹木状成長の報告は現在までのところ他に無い。金属樹枝状結晶は抵抗が低く表面積も大きいため、今後はリチウムイオン電池などの電極材料として期待ができると考えている。

本研究では、安全性の高い CZTS 薄膜の形成方法、ナノシリンダー太陽電池構造の提案、さらにはシリンダー構造を用いた高効率太陽電池の可能性を示した。

5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計 3 件)

- 1) C. Wang, S. Tanaka, <u>T. Shimizu</u> and S. Shingubara,
- "Fabrication of vertical Cu2ZnSnS4 nanowire arrays by two-step electroplating method into anodic aluminum oxide",
- J. Mater. Sci. & Nanotech, 1, (2014), 1-4.
- 2) C. Wang, S. Tanaka, K. Saito, T. Shimizu

and S. Shingubara.

"Fabrication of ordered arrays of anodic aluminum oxide pores with interpore distance smaller than the pitch of nano-pits formed by ion beam etching"

J. Mater. Sci. & Nanotech. 1 (2014) 1-5.

3) T. Yamaguchi, T. Shimizu, Y. Morosawa, K. Takase, T. Chen, H. Chien and S. Shingubara.

"Morphology dependence ofoptical reflectance properties for a high-density array of silicon nanowires"

Jpn. J. Appl. Phys., 53 (2014) 06JF10-1-4

[学会発表](計 7 件)

1) 田中規實、清水智弘、新宮原正三 "金ナノ粒子を用いたシリコンナノコーン の形成と反射率特性の評価"

第 62 回応用物理学会春季学術講演会, 2015 年3月12日,東海大学(神奈川)

2) T. Shimizu, A. Kondo, S. Shingubara, S. Tanaka

"Formation and evaluation of optical properties of CZTS nanocylinder arrays using Si nanowire arrays"

International Conference on Nano-Molecular Electronics, 2014年12月 17日, 神戸国際会議場(兵庫)

- 3) 田中規寬、近藤彰人、大塚慎太郎、原安寬、 清水智弘、新宮原正三
- "メタルアシストエッチングで作製したシ リコンナノワイヤの機能素子化検討" 電気化学会 2014 年秋季講演大会, 2014 年 9 月 27 日, 北海道大学高等教育推進機構(北 海道)
- 4) A. Kondo, C. Wang, Y. Hara, T. Shimizu, S. Shingubara

"Formation of Ordered Cu2ZnSnS4 Nanowire arrays using Textured Si"

- 29 th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2014年9月25 日、アムステルダム(オランダ)
- 5) 清水智弘、王スウガ、近藤彰人、谷本優輔、 高瀬浩一、新宮原正三

"Si ナノロッド配列上に形成した Cu2ZnSnS4 薄膜の光学特性"

第75回応用物理学会秋季講演会,2014年9 月 18 日, 北海道大学(北海道)

6) T. Shimizu, C. Wang, A. Kondo, Y. Hara, K. Takase, S. Tanaka, S. Shingubara "Formation of Cu2ZnSnS4 nanostructure using Textured Si substrate" International Union of Materials Research

Societies - The IUMRS International

Conference in Asia 2014, 2014 年 8 月 26 日, 福岡大学(福岡)

7) C. Wang, A. Kondo, T. Yamaguchi, S. Tanaka, Y. Tanimoto, Y. Hara, T. Shimizu, S. Shingubara

"Formation of vertical Cu2ZnSnS4/Mo/Si Nanocylinder arrays using a patterned Si" E-MRS Spring Meeting 2014, 2014年5月 28 日、リール(フランス)

[図書](計 0 件)

[産業財産権] 出願状況(計 1 件)

名称:光電変換素子、および光電変換素子の

製造方法

発明者:<u>清水智弘</u>、新宮原正三

権利者:関西大学 種類:特願

番号: 2014-180575

出願年月日:2014年9月4日

国内外の別:国内

取得状況(計 0 件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 取得年月日: 国内外の別:

[その他] ホームページ等

- 6. 研究組織
- (1)研究代表者

清水 智弘 (SHIMIZU, Tomohiro) 関西大学 システム理工学部 准教授

研究者番号:80581165

(2)研究分担者

) (

研究者番号:

(3)連携研究者

()

研究者番号: